Расписание занятий в аудитории Д-303

ПОНЕДЕЛЬНИК

13:35 — 15:15	■ ПР Современные микро- и нанотехнологии **(05.02.2018 — 09.04.2018)** М16-406 Веселов Д.С.
18:45 — 22:00	◩ ЛАБ Основы микроэлектроники 4 зан. Б16-В77 Усеинов Р.Г. ◪ ЛЕК Основы радиационной технологии **(12.02.2018 — 26.03.2018)** М17-406, М17-416 Бутин В.И.

ВТОРНИК

18:45 — 20:20	◩ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д. ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д.
20:25 — 21:10	■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем Б16-В77 Попов В.Д.

СРЕДА

16:15 — 17:50	◩ ЛАБ Физика микроэлектронных структур С14-403 Бакеренков А.С. ◪ ЛАБ Физика микроэлектронных структур С14-404 Бакеренков А.С.
18:45 — 20:20	◩ ЛЕК Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С.
18:45 — 22:00	◪ ПР Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С.
20:25 — 22:00	◩ ЛАБ Микросхемотехника Б15-В77 Бакеренков А.С.

ЧЕТВЕРГ

10:15 — 11:50	■ ЛАБ Технология и языки программирования С17-403 Шуренков В.В.
12:45 — 14:20	◩ ПР Физика микроэлектронных структур С14-403 Першенков В.С.
16:15 — 17:50	◩ ПР Физика микроэлектронных структур С14-404 Першенков В.С. ◪ ПР Проектирование интегральных микросхем С14-404 Попов В.Д.
18:45 — 20:20	◩ ЛЕК Физические установки: микропроцессорные системы физических установок Б15-В77 Самотаев Н.Н. ◪ ЛЕК Основы теории проектирования интегральных микросхем Б15-В77 Попов В.Д.
20:25 — 22:00	◩ ПР Физические установки: микропроцессорные системы физических установок Б15-В77 Самотаев Н.Н. ◪ ПР Основы теории проектирования интегральных микросхем Б15-В77 Попов В.Д.

ПЯТНИЦА

10:15 — 11:50	■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле **(09.02.2018 — 16.02.2018)** М16-406 Шалтаева Ю.Р., Бакеренков А.С. ■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле **(23.02.2018 — 13.04.2018)** М16-406 Бакеренков А.С., Шалтаева Ю.Р.
12:45 — 14:20	◩ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-404 Бутузов В.А. ◪ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-404 Бутузов В.А.
14:30 — 16:05	◩ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-403 Бутузов В.А. ◪ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике С14-403 Бутузов В.А.
18:45 — 20:20	■ ЛЕК Теоретическая физика: Физические основы наноэлектроники М17-406, М17-416 Зебрев Г.И.
20:25 — 22:00	■ ПР Теоретическая физика: Физические основы наноэлектроники М17-406, М17-416 Зебрев Г.И.

СУББОТА

12:45 — 14:20	■ ПР Методы исследования микро- и наноэлектронных структур **(10.02.2018 — 21.04.2018)** М17-406, М17-416 Самотаев Н.Н. ■ ЛЕК Методы исследования микро- и наноэлектронных структур **(28.04.2018 — 19.05.2018)** М17-406, М17-416 Самотаев Н.Н.

14:30 — 16:05	◩ ЛАБ Методы исследования микро- и наноэлектронных структур M17-406, M17-416 Самотаев Н.Н.